

ZJAZD I

Godziny	03-04 października 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (3/25)	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (2/14)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (3/24)
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (2/10)	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (4/10)
13 ¹⁵ - 14	PODSTAWY FOTONIKI I W (3/36)	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD II

Godziny	10-11 października 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (6/24)	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (8/10)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (9/24)
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	PODSTAWY FOTONIKI I W (6/36)	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (4/14)
13 ¹⁵ - 14	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (6/10)	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

ZJAZD III

Godziny	17-18 października 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (12/24)	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (6/25)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		PODSTAWY FOTONIKI I W (9/36)
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (10/10) koniec	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (2/25)
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

WYDZIAŁ MECHATRONIKI**semestr VII rok akad. 2020/2021**

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

GRUPA: Z44 - specjalność : URZĄDZENIA MECHATRONICZNE**ZJAZD IV**

Godziny	24-25 października 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ – 9	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (4/20) s.	PODSTAWY FOTONIKI I W (15/36)
9 ¹⁵ – 10		
10 ¹⁵ – 11		APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (15/24)
11 ¹⁵ – 12		
12 ¹⁵ – 13	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (4/8) s. 250	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (6/14)
13 ¹⁵ – 14		
14 ¹⁵ – 15		
15 ¹⁵ – 16		

ZJAZD V

Godziny	07-08 listopada 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ – 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (18/36)	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (8/14)
9 ¹⁵ – 10		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (2/8)
10 ¹⁵ – 11		
11 ¹⁵ – 12	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (18/24)	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (9/25)
12 ¹⁵ – 13		
13 ¹⁵ – 14		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (4/25)
14 ¹⁵ – 15		
15 ¹⁵ – 16		
16 ¹⁵ – 17		

ZJAZD VI

Godziny	14-15 listopada 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ – 9	ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (8/8) s. 250 koniec	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (21/24)
9 ¹⁵ – 10		
10 ¹⁵ – 11		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (8/25)
11 ¹⁵ – 12		
12 ¹⁵ – 13	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (8/20) s.	PODSTAWY FOTONIKI I W (21/36)
13 ¹⁵ – 14		
14 ¹⁵ – 15		
15 ¹⁵ – 16		

ZJAZD VII

Godziny	21-22 listopada 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (12/20) s.	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (12/25)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (10/14)
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (6/18) s.	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (4/8)
13 ¹⁵ - 14		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (10/25)
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		
17 ¹⁵ - 18		

ZJAZD VIII

Godziny	28-29 listopada 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (12/25)	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (24/24) koniec
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (2/12)	
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (2/12) s. 146	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (14/25)
13 ¹⁵ - 14		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (12/14)
14 ¹⁵ - 15		SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (6/8)
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD IX

Godziny	05-06 grudnia 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (16/20) s.	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (17/25)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (14/25)
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (4/12)
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (4/12) s. 146
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD X

Godziny	12-13 grudnia 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (16/25)	PODSTAWY FOTONIKI I W (24/36)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I W (3/12)	WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (20/20) s. koniec
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (14/14) koniec	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (8/8) s. koniec	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XI

Godziny	19-20 grudnia 2020 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (27/36)	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (20/25)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		
11 ¹⁵ - 12	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (12/18) s.	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I W (6/12)
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14		
14 ¹⁵ - 15		TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (18/25)
15 ¹⁵ - 16		
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XII

Godziny	09-10 stycznia 2021 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (30/36)	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (8/12)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (8/12) s. 146
11 ¹⁵ - 12	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (20/25)	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I W (9/12)
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (6/12)	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (6/12) s. 146	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XIII

Godziny	16-17 stycznia 2021 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	PODSTAWY FOTONIKI I W (33/36)	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (23/25)
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11		
11 ¹⁵ - 12	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (22/25)	APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (18/18) koniec
12 ¹⁵ - 13		
13 ¹⁵ - 14	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (10/12)	
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (10/12) s. 146	
16 ¹⁵ - 17		

ZJAZD XIV

Godziny	23-24 stycznia 2021 r.	
	SOBOTA	NIEDZIELA
8 ¹⁵ - 9	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (12/12) koniec	URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE (25/25) koniec
9 ¹⁵ - 10		
10 ¹⁵ - 11	PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (12/12) s. 146 koniec	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I W (25/25) koniec
11 ¹⁵ - 12		
12 ¹⁵ - 13	PODSTAWY FOTONIKI I W (36/36) koniec	
13 ¹⁵ - 14		URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I W (12/12) koniec
14 ¹⁵ - 15		
15 ¹⁵ - 16		

	Tryb zdalny
	Zdalny mieszany
	Stacjonarny mieszany
	Stacjonarny

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA:

- 30 stycznia 2021 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
- 30 - 31 stycznia 2021 r. – sesja egzaminacyjna I – termin
- 06 - 07 lutego 2021 r. – sesja egzaminacyjna II – termin